DAG VAN DE OPPERVLAKTETECHNOLOGIE 13 NOVEMBER 2014

LOCATIE

Inn Style
Herenweg 55
3602 AN, Maarssen

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden via www.vereniging-ion.nl
Op de website treft u een digitaal aanmeldingsformulier aan.
Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij u een bevestiging toesturen met een routebeschrijving.

PRIJS

De kosten voor deelname aan de Dag van de Oppervlaktetechnologie zijn, na het invullen van het digitale aanmeldingsformulier, als volgt:
Vereniging ION-leden: gratis, niet-leden: € 95,-

ORGANISATIE

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)
Yvette Henraat
tel. 030-6300390
henraat@vereniging-ion.nl
www.vereniging-ion.nl

ION Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland

DAG VAN DE OPPERVLAKTETECHNOLOGIE

13 NOVEMBER 2014

ION Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland

PROGRAMMA

PLENAIR GEDEELTE

10.15 – 10.45 UUR
- **Ontvangst**

10.45 – 11.00 UUR
- **Opening**
  door de dagvoorzitter Hans van der Weijde

11.00 – 11.30 UUR
- **Presentatie 'Coatings voor de toekomst'**
  Hans van der Weijde, Tata Steel

11.30 – 12.00 UUR
- **Presentatie 'coatingtechnologie en encapsulatie - een innig verbonden stel'**
  Nicole Papen-Botterhuis, TNO

12.00 – 12.30 UUR
- **Presentatie 'Micrometer-coatings voor nanometer precisie'**
  Maarten ter Heerdt, ASML Netherlands

12.30 – 13.30 UUR
- **Lunch**

PARALLELSESSIES

PARALLELSESSIE 1 'REACH'	PARALLELSESSIE 2 'MICRO-/NANOTECHNOLOGIE'
13.30 – 13.45 UUR **Opening** door de dagvoorzitter Rik van Thiel	13.30 – 13.45 UUR **Opening** door de dagvoorzitter Arjan Mol
13.45 – 14.15 UUR **Presentatie 'REACH: alternatieven voor de automobielindustrie'** *Laurens Wessels, Enthone*	13.45 – 14.15 UUR **Presentatie 'In-situ Transmissie Elektronen-microscopie van Metaaloppervlakken'** *Arjan Mol, TU Delft*
14.15 – 14.45 UUR **Presentatie 'to CrO3 or not to CrO3?'** *Pim Tamis, Fokker*	14.15 – 14.45 UUR **Presentatie 'Challenges at inter-metal interfaces in Microelectronics Packaging'** *Amar Mavinkurve, NXP Semiconductors*
14.45 – 15.15 UUR **Pauze**	14.45 – 15.15 UUR **Pauze**
15.15 – 15.45 UUR **Presentatie 'REACH, stand van zaken uitvoering EU Verordening'** *Cees Luttikhuizen, Ministerie van I&M*	15.15 – 15.45 UUR **Presentatie 'Done in a Flash – Photonic sintering for printed electronics'** *Tim van Lammeren, TNO/Holst Centre*
15.45 – 16.15 UUR **Paneldiscussie** onder leiding van Rik van Thiel	15.45 – 16.15 UUR **Presentatie 'MRI imaging van processen in organische coatings: chemische reacties en watertransport'.** *Henk Huinink, TU Eindhoven*
16.15 – 16.45 UUR **Pauze**	16.15 – 16.45 UUR **Pauze**

PLENAIR GEDEELTE

16.45 – 17.15 UUR
- **Presentatie 'Introductie van nieuwste generatie koud atmosferisch plasmasystemen voor oppervlaktebehandeling in industriële processen'**
  André Schilt, TNO en Aldrik Hoekstra, Maan

17.15 – 17.30 UUR
- **Samenvatting van de dag**
  door de dagvoorzitter Hans van der Weijde

17.30 – 18.00 UUR
- **Borrel**

AANMELDEN:
WWW.VERENIGING-ION.NL